令和元年5月16日 国民経済計算体系的整備部会長 宮川 努

経済産業省生産動態統計に関係する5品目についての今後の対応方針

1 検討対象品目(第15回国民経済計算体系的整備部会 資料1から抜粋)

国民経済計算の家計消費及び総固定資本形成について、第一次年次推計から第二次年次推計において、それぞれ改定差が大きい上位5品目のうち、(1)利用する一次統計が生産動態統計(第一次)から工業統計(第二次)に変わり、かつ(2)第二次年次推計で複数の完成品の工業統計品目から推計される品目について、改定寄与度(絶対値平均)の大きい主な工業統計上の品目を見ると表1のとおりとなっている。

表1 検討対象品目について

| 品目 | 改定寄与度 (絶対値平均)[%pt] | 改定寄与の大きい主な 工業統計上の品目 | 対応する第一次年次推 計での利用統計 |
|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 鋼船(防衛装 備品を除く。) | 0.065 | 鋼製貨物船/鋼製油送 船の新造 * | 造船造機統計調査(国 土交通省) |
| 電気照明器具 | 0.044 | 白熱電灯器具 | 経済産業省生産動態統 計(経済産業省) |
| 半導体製造装 置 | 0.040 | ウェーハプロセス用処理 装置 | 同上 |
| 民生用エアコ ンディショナ | 0.036 | 民生用エアコンディショ ナ | 同上 |
| サービス用機器 | 0.034 | パチンコ、スロットマシン | なし |
| 建設・鉱山機 械 | 0.028 | 建設用クレーン、その他の建設機械・鉱山機械 | 経済産業省生産動態統 計(経済産業省) |

^{*}いずれも「20総t以上の動力船」

今回は、このうち、造船造機統計調査を基礎資料として推計している「鋼船(防衛装備品を除く。)」を除く5品目を検討対象とした。

2 5品目の対応

内閣府及び経済産業省と5品目の取扱いについて検討した結果、以下のとおり、今 後の対応の方向性を整理した。

表2 検討結果

| 対象品目 | 結論・今後の方向性 | | |
|-----------------------|--|--|--|
| 電気照明器具 (白熱電灯器具) | ・現在、国民経済計算の基準年推計で用いている産業連関表では、経済産業省生産動態統計(以下、生動)またはそれと工業統計(経済センサス-活動調査の実施年は相当する部分)の組みのわせで推計されているのに対し、第一次年次推計は生動 | | |
| 民生用エアコンディショナ | み合わせで推計されているのに対し、第一次年次推計は生動を、第二次年次推計は工業統計を基礎統計として利用。このため、大まかな整理としては、第二次年次推計の基礎統計を産業連関表に揃えれば、第一次年次推計から基準改定のシームレス化を実現し、かい離が縮小すると考えられる。ただ、実態としては、生動と工業統計には品目分類に相違がある中、生動、工業統計、産業連関表はそれぞれ捉える範囲が異なる。そこで以下のとおり第一次及び第二次年次推計の改善に向けて具体的に検討を進めることとし、生動の品目追加要望は見送り。【電気照明器具】・当面、品目定義の不一致(例:LED器具)を推計により補正。なお中期的には、各統計の整合性を高め、シームレス化を実現。【民生用エアコンディショナ】・品目定義の不一致、計上時点のズレなど要因をさらに解析し、補正方法を検討。 | | |
| 半導体製造装置 | ・工業統計と生動の品目定義は一致。生動の品目追加は不要。 | | |
| (ウェーハプロセス 用処理装置) | 【半導体製造装置】 ・かい離の原因はおおむね判明。経済産業省において今年度中 に原因を最終的に特定し、かい離を縮小する予定。 | | |
| 建設・鉱山機械 (建設用クレーン) | 【建設・鉱山機械】 ・原因を調査中。経済産業省において個票に基づきかい離の原因を確認した上で、次回以降のSNA部会に報告・審議。 | | |
| サービス用機器 (パチンコ・スロット | ・現在、第一次年次推計と基準改定に利用可能な一次統計、業 務統計等は確認できない状況。 | | |
| マシン) | ・このため、内閣府は、行政記録情報や民間データ等を活用して 推計により対応する可能性を早急に検討・検証し、次回のSNA 部会に報告、審議。 | | |
| | ・SNA部会において、推計による対応は困難との審議結果となった場合、経済産業省は、生動への品目追加に向けた実査可能性を検討し、早期に結論。 | | |
| | ・これらの取組を推進するため、 <u>生動の答申案にも、今回の対応</u> 方針を盛り込むことを提案。 | | |

3 参考

上記検討を通じて以下の副次的な成果も得られた。

- 半導体製造装置(ウエーハプロセス用処理装置)、建設・鉱山機械(建設用クレーン)、携帯電話機〈第13回部会で報告済み〉
 - → 実査上の「精密検査」を通じて生動ないし工業統計の精度が向上